

## 粒度分布測定装置

試料中の粒子径分布を、照射レーザーの回折及び散乱強度分布を解析する事により測定する装置。  
粉体、エマルジョンなど幅広い性質の粒子径の測定が可能。

### [型式]

(株)島津製作所 SALD - 2200

### [仕様]

測定範囲：0.03～1000 $\mu$ m

光源：赤色半導体レーザー（波長 680nm）

噴射型乾式測定に対応

### [設置年度]

2010 年度（平成 22 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 25 日